

## รายการอ้างอิง

1. Dusit Kruangam, "Characterization of Amorphous Silicon Carbide and its Application to Thin Film Light Emitting Diode," Ph.d. dissertation, Osaka University, 1988.
2. วิโรจน์ บุญโกสุมภ์, ดุสิต เครื่องงาม และ สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, "การพัฒนาดีสเพลย์แบบแบนชนิดอิลีคโตรลูมิเนสเซนส์จากสังกะสีซัลไฟด์," การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี 2534, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า, กรุงเทพมหานคร, 23-26 พฤษภาคม 2534, หน้า 192-205.
3. วิโรจน์ บุญโกสุมภ์, ดุสิต เครื่องงาม และ สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, "การประดิษฐ์และการศึกษาคุณสมบัติพื้นฐานของดีสเพลย์ชนิดอิลีคโตรลูมิเนสเซนส์ จากสังกะสีซัลไฟด์," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา, 7-8 พฤศจิกายน 2534.
4. L.E. Tannas Jr, "Electroluminescence catches the public eyes," in IEE Spectrum. 1986, P. 39-40.
5. สมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, มนตรี สวัสดิ์ศฤงฆาร และบรรจง โตประเสริฐวงศ์. ฟิล์มอิลีคทรอนิกส์. กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2526.
6. S. Matsumoto. Electronic Display Devices. Ohms Publishing Co., 1984. (In Japanese)
7. T. Inoguchi and S. Mito. Electroluminescence. edited by J.I. Pankove, Springer-Verlag, New York, 1977.
8. R. Mach and G.O. Miller, Physic Concepts of High field, Thin film Electroluminescenc Devices, in Physic state solid (a) 69, 11 (1982), Berlin 1982.
9. D.A. Cusano, Luminescence of Organic and Anorganic Materials, edited by. Kallman and Spruch, Wiley, New York, 1962

10. คุณิต เครื่องงาม และคณะ, " การประดิษฐ์ฟิล์มบางสังกะสีซิลไฟด์," รายงานโครงการวิจัย, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า, จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2534.
11. บรรยง โตประเสริฐพงศ์. เทคโนโลยีและฟิลิกส์ของสิ่งประดิษฐ์สารกึ่งตัวนำ. กรุงเทพมหานคร : ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2527.
12. G.H. Dieke, Advances in Quantum Electronics, Ed. J.R. Singer, Columbia University Press, 1961, P.170.
13. K.Okamoto, " High - Brightness Low-Threshold -Voltage Thin-Film ac Electroluminescence Devices," Ph.D. dissertation, Osaka University, 1981, P.52-59.
14. พรศักดิ์ วณิชภักดีเดชา, " การพัฒนาอิเล็กทรอนิกส์เซมิคอนดักเตอร์จากฟิล์มบางสังกะสีซิลไฟด์, " โครงการงานวิศวกรรมไฟฟ้า, ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, กรุงเทพมหานคร, 2534.
15. H.Ohnishi, "Low-Threshold dc-Electroluminescent Device Using Heterojunction Thin Films," Ph.D.dissertation, Eshime University, 1980, P.34-35.
16. I.Solomon and P. Thioulouse, "Electroluminescence memory Display using Amorphous Silicon-Carbon Alloys," in Optoelectronics : Devices and Technologies Vol.1 No 2. Mita Press, 1989.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

### รายชื่อผลงานสิ่งตีพิมพ์และการประชุมทางวิชาการ

1. วิโรจน์ บุญโกสุ่มภ์, คุสิต เครื่องงาม และสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, "การพัฒนาดีสเพลย์แบบแบนชนิคอิโทรลูมิเนสเซนซ์จากสังกะสีซัลไฟด์," การประชุมทางวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าประจำปี 2534, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และสมาคมสถาบันวิศวกรไฟฟ้า, กรุงเทพมหานคร, 23-26 พฤษภาคม 2534, หน้า 192 - 205.
2. วิโรจน์ บุญโกสุ่มภ์ และคุสิต เครื่องงาม, "การพัฒนาดีสเพลย์ชนิดอิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์จากฟิล์มบางสังกะสีซัลไฟด์," การประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทยครั้งที่ 17, สมาคมวิทยาศาสตร์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 24-26 ตุลาคม 2534.
3. คุสิต เครื่องงาม และวิโรจน์ บุญโกสุ่มภ์, "การประยุกต์ใช้งานซิลิกอนไดออกไซด์เป็นชั้นฉนวนในดีสเพลย์ชนิด EL," การประชุมวิชาการใหญ่ทางวิศวกรรมประจำปี 2534, วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์, กรุงเทพมหานคร, 31 ตุลาคม - 3 พฤศจิกายน 2534.
4. วิโรจน์ บุญโกสุ่มภ์, คุสิต เครื่องงาม และสมศักดิ์ ปัญญาแก้ว, "การประดิษฐ์และการศึกษาสมบัติพื้นฐานของดีสเพลย์ชนิดอิเล็กโทรลูมิเนสเซนซ์จากสังกะสีซัลไฟด์," การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 14, มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่, สงขลา, 7-8 พฤศจิกายน 2534.

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

ภาคผนวก ก.

โปรแกรมการวัด Spectrum

```

10 ! PHOTOLUMINESCENSE MEASUREMENT PROGRAMME
20 ! JANUARY 1989
30 ! BY SOMCHAI AND WIROTE
40 INTEGER Op,N,I,St,Sp,Sc,Xev
50 PRINT CHR$(128)
60 GINIT
70 GRAPHICS OFF
80 Main: ! MAIN MENU PROGRAMME FOR SPECTRUM MEASUREMENT
90 GOSUB C1s
100 PRINT "This programme is spectrum measurement service."
110 PRINT "By Mr. Somchai AND Mr. Wirote"
120 PRINT " Semiconductor Devices Research Laboratory"
130 PRINT " Department of Electrical Engineering"
140 PRINT " Chulalongkorn University, Bangkok, THAILAND"
150 PRINT "Version 3.0, MARCH 1989."
160 PRINT
170 PRINT "Service option no.          Service"
180 PRINT "      1          SPECTRUM MEASUREMENT"
190 PRINT "      2          GRAPHICS OF DATA FROM DISK"
200 PRINT "      3          EXIT"
210 INPUT "Option of selection for service",Op
220 IF Op<=0 OR Op>3 THEN 210
230 ON Op GOTO 240,250,260
240 GOTO Spectrum
250 GOTO Access
260 GOTO Exit
270 Spectrum: ! SPECTRUM MEASUREMENT PROGRAMME
280 GOSUB C1s
290 DIM R(1500)
300 PRINTER IS CRT
310 INPUT "Please enter the minimum wavelength (nM.)",Xsta
320 PRINT TABXY(0,1),"The minimum wavelength is ";Xsta;" nM."
330 INPUT "Please enter the maximum wavelength (nM.)",Xsp
340 PRINT TABXY(0,2),"The maximum wavelength is ";Xsp;" nM."
350 INPUT "Name of sample",Name$
360 IF Name$="" THEN 350
370 Ymin=0 ! \
380 Ymax=1000 ! > Starting Y-axis scaling
390 Yst=100 ! /
400 IF Xsta>Xsp THEN ! \
410 X=Xsp ! \
420 Xsp=Xsta ! > Setting for Xsta>Xsp
430 Xsta=X ! /
440 END IF ! /
450 Low=Xsta ! Set Counter name of low=Xsta
460 Xmin=Xsta ! Set Graphics window Xmin=Xsta
470 Xmax=Xsp ! Set Graphics window Xmax=Xsp
480 GOSUB Scaling1
490 GOSUB Disp
500 OUTPUT 709;"RS" !- Reset meter
510 OUTPUT 709;"F1RAOROZON4LS12;T3" ! Set meter to measure for DC signal
520 ENTER 709;A ! Load data from meter to A
530 MOVE Xmin,A*1.E+3 ! Start pen of CRT plot at the first point
540 GRAPHICS OFF
550 PRINT "PRESS [CONTINUE] TO START MEASUREMENTS..."
560 PAUSE
570 PRINT CHR$(12)
580 GRAPHICS ON
590 I=1

```

```

600 SET TIME 0
610 ON CYCLE .6 GOSUB Start
620 T:GOTO T
630 Start: !
640 OUTPUT 709; "F1RAORON4LS12;T3"
650 ENTER 709;R(I)
660 DRAW Low,R(I)*1.E+3
670 IF Low>=Xmax THEN 710
680 Low=Low+.5
690 I=I+1
700 RETURN
710 REDIM R(I)
720 St=1
730 Sp=I
740 GRAPHICS OFF
750 PRINT CHR$(12)
760 PRINT "Sub-service option no. Service"
770 PRINT " 1 Save the data of graphics on CRT to dis
780 PRINT " 2 Graphics Print/Plot output"
790 PRINT " 3 Re-scaling the graphics"
800 PRINT " 4 Recalling the original graph"
810 PRINT " 5 EXIT"
820 PRINT "Press graphics key for graphics screen."
830 INPUT "Option of selection for service",Op
840 IF Op<=0 OR Op>5 THEN 830
850 ON Op GOTO 860,880,900,920,1160
860 GOSUB Record
870 GOTO 740
880 GOSUB Print
890 GOTO 740
900 GOSUB Rescaling
910 GOTO 740
920 IF St<>1 OR Sp<>I OR Xev=1 THEN
930 St=1
940 Sp=I
950 Sc=0
960 Xev=0
970 Xmin=Xsta
980 Xmax=Xsp
990 GOSUB Scaling
1000 GOSUB Disp
1010 GOSUB Draw
1020 ELSE
1030 IF Ymax=1 THEN
1040 Sc=0
1050 GOSUB Scaling
1060 GOSUB Disp
1070 GOSUB Draw
1080 ELSE
1090 PRINT CHR$(12)
1100 GRAPHICS ON
1110 PRINT "Press CONTINUE key for the next step."
1120 PAUSE
1130 END IF
1140 END IF
1150 GOTO 740
1160 GOTO Exit
1170 Record: !
1180 PRINT "Please insert the ";CHR$(129);"TARGET";CHR$(128);" disk into the di
k driver."
1190 INPUT "Disk driver no. (0) or (1) (Press enter/execute key for 0)",N
1200 IF N<0 OR N>1 THEN 1190
1210 PRINT "Disk driver is no.";CHR$(129);N;CHR$(128)
1220 SELECT N
1230 CASE =0
1240 MASS STORAGE IS ":",700,0"

```

```

1250 CASE =1
1260 MASS STORAGE IS ":",700,1"
1270 END SELECT
1280 PRINT "Press CONTINUE key when the front panel lamp of disk driver is off."
1290 PAUSE
1300 INPUT "Please input the name of your record file (Max.= 10 Strings)",Name#
1310 IF LEN(Name#)>10 THEN
1320 PRINT "Your file name is too long, please re-input."
1330 GOTO 1300
1340 END IF
1350 PRINT "Data record to disk in name of ";CHR$(129);Name#;CHR$(128);", please
wait for a moment."
1360 CREATE BDAT Name#,(Sp-St+4),8
1370 ASSIGN @File1 TO Name#
1380 OUTPUT @File1,1;(Sp-St+1)
1390 OUTPUT @File1,2;Xmin
1400 OUTPUT @File1,3;Xmax
1410 FOR X=St TO Sp
1420 OUTPUT @File1,X-St+4;R(X)
1430 NEXT X
1440 RETURN
1450 Access: !
1460 PRINT "Please insert the ";CHR$(129);"SOURCE";CHR$(128);" disk into the di
sk driver."
1470 INPUT "Disk driver no. (0) or (1) (Press enter/execute key for 0)",N
1480 IF N<0 OR N>1 THEN 1470
1490 PRINT "Disk driver is no.";CHR$(129);N;CHR$(128)
1500 SELECT N
1510 CASE =0
1520 MASS STORAGE IS ":",700,0"
1530 CASE =1
1540 MASS STORAGE IS ":",700,1"
1550 END SELECT
1560 PRINT "Press CONTINUE key when the front panel lamp of disk driver is off."
1570 PAUSE
1580 INPUT "Please input the name of your record file (Max.= 10 Strings)",Name#
1590 IF LEN(Name#)>10 THEN
1600 PRINT "Your file name is too long, please re-input."
1610 GOTO 1580
1620 END IF
1630 PRINT "Reading data from file name ";CHR$(129);Name#;CHR$(128);", Please wa
it for a moment."
1640 ASSIGN @File1 TO Name#
1650 ENTER @File1,1;I
1660 ENTER @File1,2;Xmin
1670 ENTER @File1,3;Xmax
1680 FOR X=1 TO I
1690 ENTER @File1,X+3;R(X)
1700 NEXT X
1710 Rmin=MIN(R(*))
1720 Xsta=Xmin
1730 Xsp=Xmax
1740 St=1
1750 Sp=I
1760 GOSUB Scaling
1770 GOSUB Disp
1780 GOSUB Draw
1790 GOTO 740
1800 Disp: ! This part of program is CRT Display
1810 PRINT CHR$(12)
1820 OUTPUT 2 USING "#,K";C# ! Clear screen for graph
1830 GINIT ! Initialize various graphics parameters.
1840 PLOTTER IS 3,"INTERNAL" ! Use the internal screen
1850 GRAPHICS ON ! Turn on the graphics screen
1860 LORG 6 ! Reference point: center of top of label
1870 X_gdu_max=100*MAX(1,RATIO) ! Determine how many GDUs wide the screen is

```

```

1880 Y_gdu_max=100*MAX(1,1/RATIO) ! Determine how many GDUs high the screen is
1890 CSIZE 5 ! Specify smaller characters
1900 FOR K=-.2 TO .2 STEP .05 ! Offset of X from starting point
1910 MOVE X_gdu_max/2+K,Y_gdu_max ! Move to about middle of top of screen
1920 LABEL "SPECTRUM MEASUREMENT" ! Write title of plot
1930 NEXT K ! Next position for title
1940 MOVE X_gdu_max/2,Y_gdu_max-4 ! Move to center of second tilte
1950 CSIZE 4
1960 LABEL "SAMPLE :",Name# ! Label of test
1970 DEG ! Angular mode is degrees (used in LDIR)
1980 LDIR 90 ! Specify vertical labels
1990 LORG 6 ! Reference point: center of top of label
2000 CSIZE 5 ! Specify smaller characters
2010 MOVE 1,Y_gdu_max/2+4 ! Move to center of left edge of screen
2020 LABEL "RELATIVE INTENSITY (A.U.)" ! Write Y-axis label
2030 LORG 4 ! Reference point: center of bottom of label
2040 LDIR 0 ! Horizontal labels again
2050 MOVE X_gdu_max/2,.04*Y_gdu_max ! X: center of screen; Y: above key labels
2060 CSIZE 5
2070 IF Xev=1 THEN
2080 LABEL "Photon energy (eV)" ! Write X-axis label
2090 ELSE
2100 LABEL "Wavelength (nm)" ! Write X-axis label
2110 END IF
2120 VIEWPORT .12*X_gdu_max,.95*X_gdu_max,.15*Y_gdu_max,.9*Y_gdu_max ! Define subset of screen area
2130 IF Sc=1 THEN
2140 WINDOW Xmin,Xmax,Ymin,Ymax*1.1 ! Anisotropic scaling:left/right/bottom/top
2150 AXES Dx,Dy,Xmax,Ymax*1.1,5,5,3 ! Draw axes intersecting at upper right
2160 ELSE
2170 WINDOW Xmin,Xmax,Ymin,Ymax ! Anisotropic scaling:left/right/bottom/top
2180 AXES Dx,Dy,Xmax,Ymax,5,5,3 ! Draw axes intersecting at upper right
2190 END IF
2200 AXES Dx,Dy,Xmin,Ymin,5,5,3 ! Draw axes intersecting at lower left
2210 GRID Xst,Yst,0,0,1,1 ! Draw grid with no minor ticks
2220 CLIP Xmin,Xmax,Ymin,Ymax
2230 FRAME
2240 CLIP OFF ! So labels can be outside VIEWPORT limits
2250 CSIZE 4 ! Smaller chars for axis labelling
2260 LORG 6 ! Ref. pt: top center | \
2270 FOR X=Xmin TO Xmax*1.05 STEP Xst ! Every step of Xst | | \
2280 MOVE X,Ymin-Yrange*.01 ! A smidgeon below X-axis | | / > Label X-axis
2290 LABEL USING "#,K";X ! Compact; no CR/LF | | /
2300 NEXT X ! et sequens | /
2310 LORG 8 ! Ref. pt : Right center | \
2320 FOR Y=Ymin TO Ymax STEP Yst ! Every step of Yst | | \
2330 MOVE Xmin-Xrange*.005,Y ! A smidgeon of Y-axis | | / > Label Y-axis
2340 LABEL USING "#,K";Y ! Compact; no CR/LF of indl /
2350 NEXT Y ! et sequens | /
2360 PENUP ! LABEL statement leaves the pen down
2370 RETURN
2380 Scaling: !
2390 Multi=10^(-INT(LGT(MAX(R(*))))))
2400 Ymin=0
2410 Ymax=-INT((MIN(R(*))-MAX(R(*)))*Multi)
2420 Scaling1: !
2430 Yst=10^INT(LGT(Ymax-Ymin))
2440 IF (Ymax/Yst)<5 THEN
2450 Yst=-INT(-Ymax/Yst)*Yst/10
2460 END IF
2470 Ymax=-INT(-Ymax/Yst)*Yst
2480 Dy=Yst/10
2490 Yrange=Ymax-Ymin
2500 Xrange=Xmax-Xmin
2510 IF Xrange<=1000 THEN

```

```

2520 Dx=20
2530 Xst=100
2540 END IF
2550 IF Xrange<=500 THEN
2560 Dx=10
2570 Xst=50
2580 END IF
2590 IF Xrange<=100 THEN
2600 Dx=1
2610 Xst=10
2620 END IF
2630 RETURN
2640 C1s: !
2650 GRAPHICS OFF
2660 C#=CHR$(255)&"K"
2670 OUTPUT 2 USING "#,K";C#
2680 PLOTTER IS 3,"INTERNAL"
2690 RETURN
2700 Plot: !
2710 PRINT CHR$(12)
2720 PRINT "Press ";CHR$(129);"CONTINUE";CHR$(128);" when plotter is ready."
2730 PAUSE
2740 CONTROL 9,3;9600
2750 OUTPUT 9;"IN;SP1;VSB;"
2760 OUTPUT 9;"IP1000,2000,4500,6500"
2770 OUTPUT 9;"SC",Ymax,Ymin,Xmin,Xmax
2780 IF Sc=1 THEN
2790 OUTPUT 9;"TL1,110;"
2800 ELSE
2810 OUTPUT 9;"TL1,100;"
2820 END IF
2830 OUTPUT 9;"PA",Ymin,Xmin
2840 FOR X=Xmin TO Xmax STEP Xst
2850 C#=VAL$(X)
2860 OUTPUT 9;"PD;PA",Ymin,X,";PU;YT;"
2870 OUTPUT 9;"DIO,1;SI.12,.25;CP";-LEN(C#)+1.5,"",-1;LB";C#;CHR$(3)
2880 OUTPUT 9;"PA",Ymin,X;
2890 NEXT X
2900 OUTPUT 9;"TL100,1;"
2910 FOR Y=Ymin TO Ymax STEP Yst
2920 C#=VAL$(Y)
2930 OUTPUT 9;"PD;PA",Y,Xmin,";PU;XT;"
2940 OUTPUT 9;"DIO,1;SI.15,.25;CP";-INT(LEN(C#)+1),"",-2.25;LB";C#;CHR$(3)
2950 OUTPUT 9;"PA",Y,Xmin
2960 NEXT Y
2970 IF Sc=1 THEN
2980 OUTPUT 9;"PD;PA",Ymax*1.1,Xmin,";PU;XT;"
2990 END IF
3000 OUTPUT 9;"PA",Ymin,(Xmax+Xmin)/2
3010 IF Xev=1 THEN
3020 OUTPUT 9;"DIO,1;SI.15,.3;CP-9,-2;LBPhoton energy (eV)";CHR$(3)
3030 ELSE
3040 OUTPUT 9;"DIO,1;SI.15,.3;CP-7.5,-2;LBWavelength (nm)";CHR$(3)
3050 END IF
3060 OUTPUT 9;"PU;PA", (Ymax+Ymin)/2,Xmin
3070 OUTPUT 9;"DI-1,0;SI.15,.3;CP-12.5,2;LBRelative intensity (A.U.)";CHR$(3)
3080 IF Sc<>1 THEN
3090 IF Xev=1 THEN
3100 OUTPUT 9;"PA", (R(St)-Rmin),1.24/(A*1.E-3)," ;PD;"
3110 ELSE
3120 OUTPUT 9;"PA", (R(St)-Rmin)*Multi,Xmin," ;PD;"
3130 END IF
3140 FOR X=St TO Sp
3150 IF Xev=1 THEN
3160 Xplot=1.24/((A+.5*(X-St))*1.E-3)
3170 ELSE

```



```

3180     Xplot=Xmin+.5*(X-St)
3190     END IF
3200     OUTPUT 9;"PA", (R(X)-Rmin)*Multi;Xplot
3210     NEXT X
3220     ELSE
3230     IF Xev=1 THEN
3240     OUTPUT 9;"PA", (R(St)-Rmin)/Peak,1.24/(A*1.E-3),";PD;"
3250     ELSE
3260     OUTPUT 9;"PA", (R(St)-Rmin)*Multi,Xmin,";PD;"
3270     END IF
3280     FOR X=St TO Sp
3290     IF Xev=1 THEN
3300     Xplot=1.24/((A+.5*(X-St))*1.E-3)
3310     ELSE
3320     Xplot=Xmin+.5*(X-St)
3330     END IF
3340     IF Sc=1 THEN
3350     Y=(R(X)-Rmin)/Peak
3360     ELSE
3370     Y=(R(X)-Rmin)*Multi
3380     END IF
3390     OUTPUT 9;"PA",Y;Xplot
3400     NEXT X
3410     END IF
3420     OUTPUT 9;"PU;SPO;"
3430     RETURN
3440 Draw: !
3450     Rmin=R(St)
3460     FOR X=St+1 TO Sp
3470     IF Rmin>R(X) THEN
3480     Rmin=R(X)
3490     END IF
3500     NEXT X
3510     MOVE Xmin, (R(St)-Rmin)*Multi
3520     FOR X=St TO Sp           ! Points to be plotted...
3530     Yplot=(R(X)-Rmin)*Multi
3540     DRAW Xmin+.5*(X-St),Yplot   ! Get a data point and plot it against X
3550     NEXT X                   ! et cetera
3560     PENUP
3570     PRINT "Press CONTINUE key for the next step."
3580     PAUSE
3590     RETURN
3600 Print: !
3610     INPUT "Please select output port (1) Printer / (2) Plotter ?",Opt
3620     SELECT Opt
3630     CASE =1
3640     PRINT "Press ";CHR$(129);"CONTINUE";CHR$(128);" when printer is ready."
3650     PAUSE
3660     DUMP DEVICE IS 701
3670     DUMP GRAPHICS
3680     CASE =2
3690     GOSUB Plot
3700     END SELECT
3710     M$=""
3720     PRINT "DO WANT TO GET MORE OF THIS OUTPUT (Y)ES/(N)O ?"
3730     INPUT "",M$
3740     IF M$="Y" OR M$="y" THEN Print
3750     RETURN
3760 Rescaling: !
3770     PRINT CHR$(12)
3780     IF Xev=1 THEN
3790     Xmin=Xwmin
3800     Xmax=Xwmax
3810     Xev=0
3820     END IF
3830     Sc=0

```

```

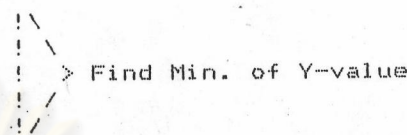
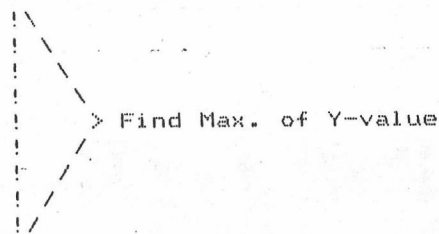
3840 PRINT "RESCALING SERVICES NO.          SERVICES"
3850 PRINT "          1          Rescaling X-axis"
3860 PRINT "          2          Rescaling X-axis to eV-unit"
3870 PRINT "          3          Rescaling Y-axis (Peak=1 A.U.) "
3880 PRINT "          4          Option (1) and (3)"
3890 PRINT "          5          Option (2) and (3)"
3900 PRINT "          6          Exit"
3910 PRINT "Press graphics key for graphics screen."
3920 INPUT "Option of selection for service",Op
3930 IF Op<=0 OR Op>6 THEN 3920
3940 ON Op GOTO 3950,3980,4010,4040,4080,4120
3950 GOSUB 4130          ! \
3960 GOSUB Show          ! > Option 1
3970 RETURN            ! /
3980 GOSUB Xev          ! \
3990 GOSUB Xevplot      ! > Option 2
4000 RETURN            ! /
4010 GOSUB 4470        ! \
4020 GOSUB 4720        ! > Option 3
4030 RETURN            ! /
4040 GOSUB 4130        ! \
4050 GOSUB 4470        ! > Option 4
4060 GOSUB 4720        ! /
4070 RETURN
4080 GOSUB Xev          ! \
4090 GOSUB 4470        ! > Option 5
4100 GOSUB Xevplot1    ! /
4110 RETURN
4120 GOTO Exit         ! Option 6
4130 Scaling_x_axis:  !
4140 PRINT "Input the interval of X-axis that your desire."
4150 INPUT "Starting wavelength from (nm)",Xmin
4160 IF Xsta>Xmin OR Xsp<Xmin THEN 4150
4170 PRINT "Rescaling starting from ",Xmin,"nm"
4180 INPUT "Stopping wavelength at (nm)",Xmax
4190 IF Xsta>Xmax OR Xsp<Xmax THEN 4180
4200 PRINT "Rescaling stopping at  ",Xmax,"nm"
4210 IF Xmin>Xmax THEN
4220 X=Xmin
4230 Xmin=Xmax
4240 Xmax=X
4250 END IF
4260 St=2*(Xmin-Xsta)+1
4270 Sp=2*(Xmax-Xsta)+1
4280 RETURN
4290 Show: !
4300 GOSUB Scaling
4310 GOSUB Disp
4320 Rmin=R(St)
4330 FOR X=St+1 TO Sp
4340 IF Rmin>R(X) THEN
4350 Rmin=R(X)
4360 END IF
4370 NEXT X
4380 MOVE Xmin,(R(St)-Rmin)*Multi
4390 FOR X=St TO Sp          ! Points to be plotted...
4400 Yplot=(R(X)-Rmin)*Multi
4410 DRAW Xmin+.5*(X-St),Yplot ! Get a data point and plot it against X
4420 NEXT X                ! et cetera
4430 PENUP
4440 PRINT "Press CONTINUE key for the next step."
4450 PAUSE
4460 RETURN
4470 Scaling_y_axis:  !
4480 Sc=1
4490 IF St=1 AND Sp=1 THEN !

```

```

4500 Peak=MAX(R(*))
4510 ELSE
4520 Peak=R(St)
4530 FOR X=St+1 TO Sp
4540 IF Peak<R(X) THEN
4550 Peak=R(X)
4560 END IF
4570 NEXT X
4580 END IF
4590 Rmin=R(St)
4600 FOR X=St+1 TO Sp
4610 IF Rmin>R(X) THEN
4620 Rmin=R(X)
4630 END IF
4640 NEXT X
4650 Peak=Peak-Rmin
4660 Ymin=0
4670 Ymax=1
4680 Yst=.1
4690 Dy=Yst
4700 Yrange=Ymax-Ymin
4710 RETURN
4720 GOSUB Scaling1
4730 GOSUB Disp
4740 MOVE Xmin,(R(St)-Rmin)
4750 FOR X=St TO Sp
4760 Yplot=(R(X)-Rmin)/Peak
4770 DRAW Xmin+.5*(X-St),Yplot ! Get a data point and plot it against X
4780 NEXT X
4790 PENUP
4800 PRINT "Press CONTINUE key for the next step."
4810 PAUSE
4820 RETURN
4830 Xev: !
4840 Xwmin=Xmin
4850 Xwmax=Xmax
4860 Xev=1
4870 A=Xmin
4880 Xmid=INT(1.24*10/(Xmax*1.E-3))/10
4890 Xmax=-INT(-1.24*10/(A*1.E-3))/10
4900 Xst=10^INT(LGT(Xmax-Xmin))
4910 IF (Xmax/Xst)<5 THEN
4920 Xst=-INT((Xmin-Xmax)/Xst)*Xst/10
4930 END IF
4940 Xmax=-INT(-Xmax/Xst)*Xst
4950 Dx=Xst/10
4960 Xrange=Xmax-Xmin
4970 Multi=10^(-INT(LGT(MAX(R(*))))))
4980 Ymin=INT(MIN(R(*))*Multi)
4990 IF Ymin=0 THEN
5000 Ymin=0
5010 END IF
5020 Scaling_y: !
5030 Multi=10^(-INT(LGT(MAX(R(*))))))
5040 Ymax=-INT(-MAX(R(*))*Multi)
5050 Yst=10^INT(LGT(Ymax-Ymin))
5060 IF (Ymax/Yst)<5 THEN
5070 Yst=-INT(-Ymax/Yst)*Yst/10
5080 END IF
5090 Ymax=-INT(-Ymax/Yst)*Yst
5100 Dy=Yst/10
5110 Yrange=Ymax-Ymin
5120 RETURN
5130 Xevplot: !
5140 GOSUB Disp
5150 X=1.24/(A*1.E-3)

```



```
5160 MOVE X, (R(St)-Rmin)*Multi
5170 FOR X=St TO Sp
5180   Xplot=1.24/((A+.5*(X-St))*1.E-3)
5190   Yplot=(R(X)-Rmin)*Multi
5200   DRAW Xplot,Yplot           ! Get a data point and plot it against X
5210 NEXT X
5220 PENUP
5230 PRINT "Press CONTINUE key for the next step."
5240 PAUSE
5250 RETURN
5260 Xevplot1: !
5270 GOSUB Disp
5280 X=1.24/(A*1.E-3)
5290 MOVE X, (R(St)-Rmin)/Peak
5300 FOR X=St TO Sp
5310   Xplot=1.24/((A+.5*(X-St))*1.E-3)
5320   Yplot=(R(X)-Rmin)/Peak
5330   DRAW Xplot,Yplot           ! Get a data point and plot it against X
5340 NEXT X
5350 PENUP
5360 PRINT "Press CONTINUE key for the next step."
5370 PAUSE
5380 RETURN
5390 Exit: PRINT CHR$(128)
5400 PRINT "Thank you, services are finished."
5410 END
```

ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ภาคผนวก ข

### การทำงานของระบบ EB

ระบบนี้ออกแบบมาใช้สำหรับเคลือบสารกึ่งตัวนำ และ panel display chamber สูญญากาศ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 450 มม. และ สูง 500 มม. belljar ทำมาจาก สแตนเลส เพื่อให้สำหรับในการทดลอง และประดิษฐ์ผลิตภัณฑ์ที่มีขนาดเล็ก

ระบบปั๊มใช้ oil diffusion pump ขนาด 6 นิ้ว เป็นปั๊มหลัก และใช้ oil rotary pump เป็น fore pump จะทำให้ได้สุญญากาศสูง ๆ ในระยะเวลาอันสั้น

แหล่งจ่าย electron beam evaporation (EB) ใช้เป็นตัว evaporate source การทำงานของระบบปั๊ม และระบบ evaporation จะกระทำด้วย manual

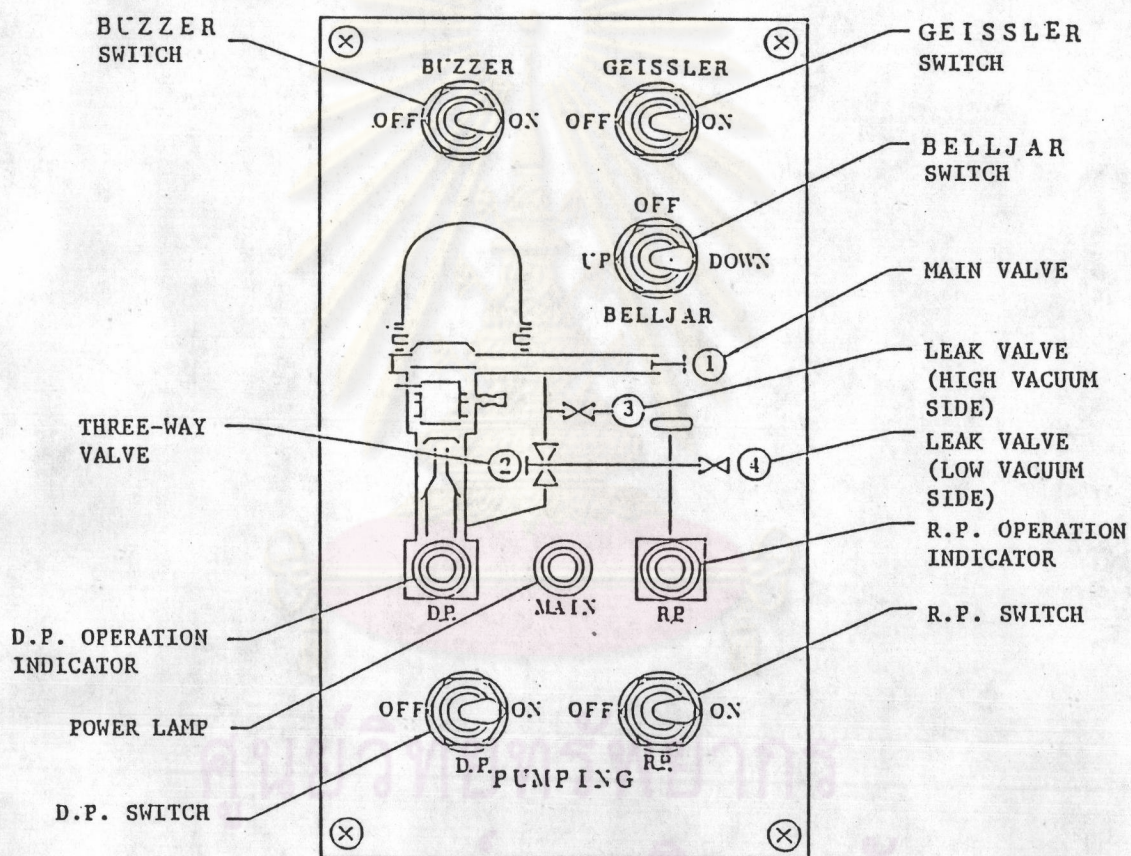
### การทำงานของระบบปั๊ม (Pumping Operation)

การทำงานของปั๊มของระบบ EBV-6DH กระทำด้วย manual การทำงานของตาม (รูปที่ ข.1) valve บนหน้าปัดด้านหน้า และ Toggle switch บนแผงควบคุมปั๊ม op-1 บนหน้าปัดการทำงาน

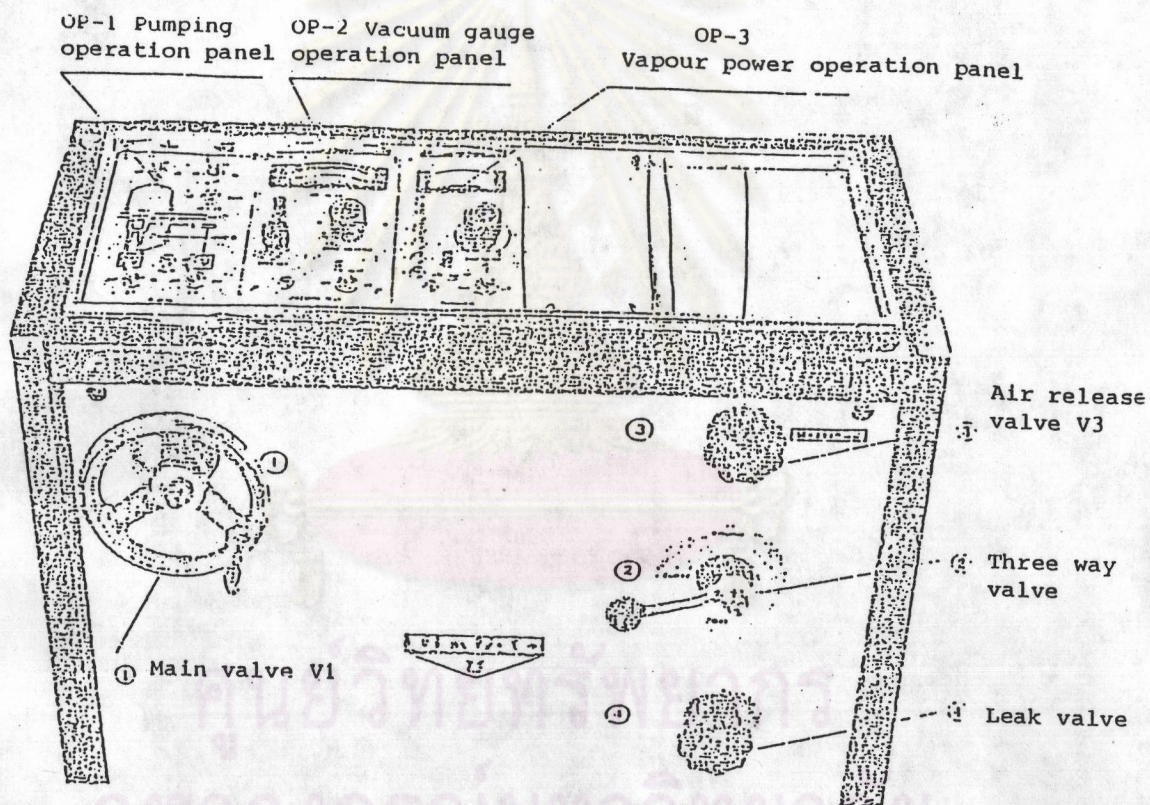
#### 1. การเตรียมระบบปั๊ม (Preparation for Pumping System)

(สมมติว่าสวิตช์ทุกตัวอยู่ในตำแหน่ง OFF, valve ทุกตัวเปิดอยู่ และภายในปั๊ม diffusion ยังคงรักษาความดันให้ต่ำพอ)

1. เปิด valve น้ำ (เปิดสวิตช์ระบบทำน้ำเย็น, ปั๊ม pressure ลม, เสียบบอเตอร์สูบน้ำ) เพื่อให้ น้ำเย็นไหลเข้าสู่ bell jar (น้ำที่ป้อนผ่าน valve อยู่ด้านหลังของเครื่องซึ่งจะต้องทำให้ bell jar เย็นอยู่เสมอ)



รูปที่ ๓.๑ แผงควบคุมระบบปั๊ม



รูปที่ ๒.๒ EBV-6DH การทำงานของหน้าปัดด้านหน้า

2. เปิด breaker power switch (ที่อยู่ข้างฝาผนัง) แล้วเปิด power switch ที่อยู่บน switchboard หลังจากนั้นเปิด main switch NFB ของระบบเพื่อให้เครื่องทำงาน

3. ตรวจสอบว่าหลอดไฟ PL1 ติดหรือไม่

4. เปิด toggle switch SSI บน OP-1 ปรับ three way valve 2 ไปที่ตำแหน่ง FORE เพื่อดูดอากาศใน diffusion pump และเปิดสวิตช์ SS2 หลังจากนั้นประมาณ 20 นาที น้ำมันของ diffusion pump เริ่มร้อน และจึงเริ่มทำงาน

5. ตรวจสอบ back pressure ของ diffusion pump ด้วยหลอด Geissler ถ้าสังเกตเห็นหลอด Geisslerเรืองแสง เปิด filament ของ vacuum gauge บน OP-2 และอ่านค่า pressure ความดันที่อ่านค่าได้อยู่ในช่วง  $10^5$  torr.

6. เติม liquid nitrogen ผ่านกรวย (funnel) ความดันที่อ่านค่าได้อยู่ในช่วง  $10^7$  torr. ขั้นตอนการเตรียมทั้งหมดได้เสร็จสิ้นแล้ว ก่อนที่จะเริ่ม evaporate

## 2. การทำงานของระบบปั๊ม

สมมุติว่าขั้นตอนทั้งหมดที่ทำขึ้นเพื่อเป็นการเตรียมการระเหย source ใน bell jar และ substrate และได้ผ่านการเตรียมตามข้างบนมาแล้ว

1. ปรับสวิตช์ SS5 อยู่ในตำแหน่ง down และ bell jar จะลงและหยุดที่ feedthrough

2. ปิด three way valve 2

3. ปิดสวิตช์ filament บน แผงหน้าปัด OP-2

4. ปรับ three way valve 2 ไปที่ตำแหน่ง Rough และดูดอากาศออกจาก bell jar เมื่อความดันถึง  $10^1$  torr. ดูได้จากหลอด Geissler ปรับ three way valve 2 ไปที่ตำแหน่ง Fore แล้วเปิด main valve 1 เพื่อเริ่มดูดอากาศภายใน bell jar เปิดสวิตช์ filament สำหรับ vacuum gauge ใช้เวลาหลายนาทีความดันถึงจะอยู่ในช่วง  $10^6$  torr. ขณะนี้พร้อมที่จะทำการ deposit ได้

5. หลังจากการปลูกฟิล์มเสร็จเรียบร้อยแล้ว ปิด main valve 1 แล้วเปิด valve 3 เพื่อปล่อยอากาศให้เข้าไปใน bell jar แล้วรอให้อุณหภูมิภายใน chamber มีค่าใกล้เคียง ๆ กับอุณหภูมิภายนอกแล้วจึงเปิด chamber



6. ปรับสวิทช์ SS5 อยู่ในตำแหน่ง " UP " เพื่อเปิด bell jar

### 3. การหยุดระบบปั๊ม

1. ปิด main valve 1
2. ตรวจสอบ three way valve 2 ให้อยู่ที่ตำแหน่ง " FORE " และปิด diffusion pump ด้วยสวิทช์ SS2
3. หลังจากนั้นประมาณ 30 นาที น้ำมัน diffusion pump เริ่มเย็นลงจึงเปิด three way valve 2
4. ปิด rotary pump ด้วยสวิทช์ SS1 และ เปิด valve 4 เพื่อปล่อยให้อากาศเข้าไปใน rotary pump

### 4. ข้อควรระวังต่าง ๆ ในขณะปั๊มกำลังทำงาน

1. เมื่อทำการเปลี่ยนหลอด GI-T หรือระบายอากาศเข้าไปใน diffusion pump ให้เป็นความดันบรรยากาศ ในขณะกำลังบำรุงรักษาหรือตรวจสอบ อย่าให้อากาศเข้าจากด้าน back pressure ของ pump ถ้าอากาศเข้าจะทำให้ pump jet จะเสีย หรือน้ำมันจะขึ้นไปยังด้านสุญญากาศสูงจะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มเสื่อม
2. ใช้ VGT-10H guage valve ในลักษณะที่แรงป้อนมาจากทางด้านของ bell jar เสมอ ถ้าป้อนมาจาก back pressure จะเกิดจากการเสื่อมหรือปัญหาอื่น ๆ ตามมาได้ อาจจะทำให้เกิดผลในตามข้างบนได้
3. หลังจาก rotary pump หยุดทำงานต้องแน่ใจว่า เปิด valve 4 เพื่อปล่อยให้อากาศภายในปั๊ม เพื่อเป็นการลดความดันภายใน pump ให้เป็นความดันบรรยากาศ มิฉะนั้นน้ำมันใน rotary pump จะไหลกลับไปยัง bell jar หรือ diffusion pump จะทำให้ประสิทธิภาพของปั๊มเสื่อมคุณภาพลง

## การทำงานของให้ความร้อนแก่แผ่นฐาน (Substrate heating Operation)

### 1. การเตรียมตัว (Preparation)

1. ถอดแท่งของตัวเปลี่ยนตำแหน่งที่ติดอยู่ด้านหลังของแหล่งจ่ายไฟ (power supply box CB-1-2) และต่อแบบอนุกรมหรือขนานกับขดลวดของหม้อแปลง TS2
2. ตรวจสอบว่าท่อไปยัง feed-through นั้นถูกต้องหรือไม่ และขันน็อตให้แน่น
3. ทำการดูดอากาศให้สอดคล้องกับการ pumping ขณะนี้พร้อมที่จะให้ความร้อนแก่แผ่นฐานได้

### 2. การให้ความร้อนแก่แผ่นฐาน (Substrate Heating)

1. ปรับลูกบิดควบคุมความร้อนแก่แผ่นฐาน (TEMP control R31) ไปที่ตำแหน่ง 0
2. ปรับ input switch (S3) ไปที่ตำแหน่ง Low และค่อย ๆ หมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกา
3. เมื่อกำลังยังไม่พอ ถึงแม้ว่าหน้าปัดถูกปรับอยู่ที่สูงสุดให้ปรับหน้าปัดไปที่ตำแหน่ง 0 อีกครั้ง และปรับ input switch (S3) ไปที่ตำแหน่ง HIGH แล้วจึงหมุนลูกบิดตามเข็มนาฬิกาอีกครั้ง
4. เมื่อความร้อนที่ทำให้แผ่นฐานสูงเกิน ทำการปรับหน้าปัดไปที่ตำแหน่ง 0 และปรับสวิทช์ S3 ไปที่ตำแหน่ง OFF

## การปลูกฟิล์ม (Deposition Operation)

### 1. การปลูกฟิล์มของระบบ E/B (Deposition Operation E/B)

1. ปล่ออากาศให้เข้าไปใน chamber เพื่อให้ภายใน chamber มีความดันเป็นความดันบรรยากาศจะได้สอดคล้องกับวิธีการปล่ออากาศ
2. ติดตั้งแผ่นฐานบนที่ยึดแผ่นฐาน (substrate holder)
3. เปิด shutter และใส่วัสดุที่เป็นตัวระเหย หลังจากได้ตรวจสอบความเรียบร้อยรอบ ๆ แล้วปิด shutter

4. ทำความสะอาดภายใน chamber
5. ปรับ drive jig และตรวจดูว่าไม่มีสิ่งใดผิดปกติ
6. ปิด chamber และทำการดูดอากาศภายใน chamber ให้เรียบร้อย
7. เมื่อ main valve ปิดอยู่ เปิดสวิตช์ filament ของ vacuum gauge
8. ตรวจดูว่าอากาศภายใน chamber มีความดันต่ำกว่าระดับข้อกำหนดและ  
เริ่มทำการปลูกฟิล์ม
9. เปิดกุญแจที่เป็นสวิตช์ของแหล่งจ่ายไฟ E/B จากตำแหน่ง OFF ไปยังตำแหน่ง ON ถ้าขณะนี้ระบบ interlock ทั้งหมดถูกต้อง HV ที่อยู่ในตำแหน่ง OFF หลอดไฟสีเขียวจะติด
10. ตรวจดูว่า power ที่ใช้เป็นตัวควบคุมปรับอยู่ที่ 0 แล้วทำการกด สวิตช์ HV ON หลอดไฟสีแดงจะติดและ E/B gun filament กำลังทำงาน
11. ค่อย ๆ ปรับ potentiometer ที่อยู่บน remote controller เพิ่มขึ้นทีละน้อย และต้องปรับให้ลำอิเล็กตรอนให้ตกอยู่ที่ศูนย์กลางของตัวอย่าง(ตัวระเหย) ขณะที่กำลังดูดสุญญากาศภายใน chamber (X-position, Y-Position)
12. ปรับให้ลำอิเล็กตรอนไปยังตำแหน่งที่ต้องการ ( x-sweep, y-sweep HV-sweep)
13. ค่อย ๆ ปรับปุ่มควบคุม HV ขณะที่คูแอมมิเตอร์และตัว evaporant กำลังหลอมละลาย ขณะที่กำลังไล่อากาศ (degassing) ตัว evaporant
14. หลังจาก degassing แล้ว ตัว evaporant จะระเหย แล้วเปิด shutter เพื่อเป็นการเริ่ม evaporate
15. ปิด shutter หลังจากได้ทำการ deposit เสร็จแล้ว
16. ปรับปุ่มควบคุมไปที่ 0 อีกครั้ง และกดสวิตช์ HV ไปที่ตำแหน่ง OFF
17. รอให้แผ่นฐานเย็นตัว
18. เมื่ออุณหภูมิภายใน chamber เย็นตัวลง ปิดสวิตช์ filament ของ vacuum gauge และปล่อยอากาศให้อากาศให้เข้าไปภายใน chamber
19. หลังจากที่ไม่ใส่แผ่นฐาน ดูอากาศภายใน chamber ให้เป็นสุญญากาศ

## ภาคผนวก ค

### การใส่ค่าพารามิเตอร์ของ CRTM Film Thickness Monitor

CRTM film thickness monitor ออกแบบเพื่อใช้ในการวัดและแสดงความหนาของฟิล์ม ที่ deposit ด้วยระบบสุญญากาศ

ความหนาของฟิล์มคำนวณได้จาก ความหนาแน่นของวัสดุที่ใช้เป็น evaporant และอัตราส่วนระหว่าง ค่า acoustic impedance ของ crystal และ evaporant ของวัสดุ นั้น ๆ (Z-ratio) ค่าที่แสดงมีความถูกต้องสูงกว่าความถี่ย่านกว้าง

มี setpoint ที่ตั้งค่าได้อยู่ 3 ค่า เพื่อใช้ควบคุมความหนาของฟิล์ม และมี relay contact output ของ setpoint แต่ละตัวแยกจากกัน

#### การใส่ค่าพารามิเตอร์ (input parameter)

CRTM มีค่าพารามิเตอร์ที่จะต้องใส่เข้าไปมีอยู่ 3 ค่า คือ ความหนาแน่น (density), Z-Ratio และ Tooling เพื่อใช้ในการคำนวณหาความหนาของฟิล์ม ส่วนพารามิเตอร์ที่ตั้งค่าได้มีอยู่ 3 ค่า คือ THK1, THK2 และ TIME LIMIT เพื่อใช้ในการควบคุมความหนาของฟิล์ม

#### 1. ความหนาแน่น (Density : $g/cm^3$ )

ค่าพารามิเตอร์ความหนาแน่นนี้ จะเป็นตัวบ่งบอกค่าความหนาแน่นของวัสดุที่ใช้เป็นตัวระเหย (evaporation) และ ค่าความหนาแน่นจะมีหน่วยเป็น  $g/cm^3$  ตารางที่ ค.1 แสดงค่าความหนาแน่นของสารที่ใช้

ตารางที่ ค.1 แสดงค่า Density และ Acoustic Impedance ของวัสดุชนิดต่างๆ

Density and Acoustic Impedance Ratio of Various Substances

Substance	Density (g/cm <sup>3</sup> )	Z-ratio	Substance	Density (g/cm <sup>3</sup> )	Z-ratio
Al	2.70	1.08	Mo	10.2	0.257
Sb	6.62	0.768	Ni	8.91	0.331
As	5.73	0.966	Nb	8.57	0.493
Be	1.85	0.543	Pd	12.0	0.357
B	2.54	0.389	Pt	21.4	0.245
Cd	8.64	0.682	Kel,	1.98	2.05
CdS	4.83	1.02	Se	4.82	0.864
CdTe	5.85	0.980	Si	2.32	0.712
CaF <sub>2</sub>	3.18	0.775	SiO <sub>2</sub>	2.20	1.07
C	2.25	3.26	Ag	10.5	0.529
Cr	7.20	0.305	AgBr	6.47	1.18
Co	8.71	0.343	AgCl	5.56	1.32
Cu	8.93	0.437	NaCl	2.17	1.57
Ga	5.93	0.593	Ta	16.6	0.262
GaAs	5.31	1.59	Te	6.25	0.900
Ge	5.35	0.516	Sn	7.30	0.724
Lu	19.3	0.381	Ti	4.50	0.628
In	7.30	0.841	W	19.3	0.163
InSb	5.76	0.769	WC	15.6	0.151
Ir	22.4	0.129	U	18.7	0.238
Fe	7.86	0.349	V	5.96	0.530
Pb	11.3	1.13	Y	4.34	0.835
PbS	7.50	0.566	Zn	7.04	0.514
LiF	2.64	0.774	ZnO	5.61	0.556
Mg	1.74	1.61	ZnSe	5.26	0.722
MgO	3.58	0.441	ZnS	4.09	0.775
Mn	7.20	0.377			

## 2. Z-Ratio

ค่า acoustic impedance เป็นอัตราส่วนระหว่างผลึก (crystal) ของ sensor และวัสดุที่ใช้เป็นตัวระเหย ตารางที่ ค.1 แสดงค่า z-ratio ของสารที่ใช้

## 3. Tooling %

แพคเตอร์นี้ใช้เพื่อเป็นตัวแก้ความถูกต้องที่แตกต่างกัน ระหว่างความหนาของฟิล์มที่ตำแหน่งแผ่นฐานและ ฟิล์มที่ปลุกบนผิวของผลึก (crystal) ของ sensor ค่า tooling factor คือ

$$\text{Tooling} = \frac{\text{ความหนาของฟิล์มที่ตำแหน่งแผ่นฐาน} * 100}{\text{ความหนาของฟิล์มที่ตำแหน่ง sensor}}$$

ถ้าจำนวนของวัสดุที่ปลุกบนแผ่นฐาน (substrate) และ เซ็นเซอร์ (sensor) มีจำนวนเท่ากัน ค่า tooling factor จะมีค่า 100 % ค่าความถูกต้องของค่า tooling factor จะหาได้จากการทดลอง โดยวาง monitor substrate ไว้ที่ตำแหน่งแผ่นฐาน (substrate) แล้วทำการวัดค่าความหนาของฟิล์มที่ปลุกบน monitor substrate และนำมาเปรียบเทียบกับความหนาที่แสดงบน CRTM ค่าความถูกต้องของ tooling factor จะหาได้จากสูตรต่อไปนี้

$$\text{Tooling} = \frac{\text{ค่าที่วัดได้จริงบนแผ่นฐาน} * 100}{\text{ค่าที่แสดงบน CRTM}}$$

## 4. THK1, THK2

พารามิเตอร์ตัวนี้เป็นารตั้งค่าความหนาของฟิล์มที่ต้องการ เพื่อใช้ในการควบคุมความหนาของฟิล์ม ค่าพารามิเตอร์ทั้งสองจะมีหน่วยเป็น K<sup>o</sup>A.

### 5. Time Limit

การตั้งค่าพารามิเตอร์เพื่อใช้ในการควบคุมความหนาของฟิล์ม โดยการตั้งค่าเวลานี้  
จะใส่ค่าอยู่ในหน่วยของนาที่และวินาที



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

## ประวัติผู้เขียน

นายวิโรจน์ บุญโกสุ่มภ์ เกิดวันที่ 21 ธันวาคม พ.ศ.2505 ที่อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา สำเร็จการศึกษาปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ จากคณะวิศวกรรมเทคโนโลยี สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล (วิทยาเขตเทเวศร์) ในปีการศึกษา 2531 และเข้าศึกษาต่อในหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เมื่อปีการศึกษา 2532 ปัจจุบันทำงานที่ ศูนย์ซ่อมอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ องค์การโทรศัพท์แห่งประเทศไทย



ศูนย์วิทยทรัพยากร  
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย